



モジュール基盤 M/L

6.02003.010

OMNIS Sample Robot のメインモジュール M/L 拡張のためのモジュール基盤。

オプションアクセサリ

Order no.	説明
2.1014.0010	Pick&Place モジュール

OMNIS Sample Robots Pick&Place のモジュールキャリアへの取り付けのためのモジュール。このワークステーションに、分析用のサンプルビーカーが収容されます。分析の合間に、使用されたセンサーは Pick&Placeモジュールの保管用ビーカーにて洗浄、または保管されます。分析中に攪拌する場合は、このワークステーションでは別個のプロペラスターラーを使用しなければなりません。



2.1014.0110 スターラのついた Pick&Place モジュール

OMNIS Sample Robots Pick&Place のモジュールキャリアへの取り付けのためのモジュール。このワークステーションに、分析用のサンプルビーカーが収容されます。ビルトインのマグネチックスターラーにより、マグネチックスターラーを事前に取り外さなくても、外部でマグネチックスターラー機構上に準備されたサンプルを Sample Robot にて直接分析することができます。分析の合間に、使用されたセンサーは Pick&Placeモジュールの保管用ビーカーにて洗浄、または保管されます。



2.1016.0010 ポンプモジュール Peristaltik (2 チャンネル)

OMNIS Sample Robots Pick&Place のモジュールキャリアへの取り付けのためのモジュール。このワークステーションには、洗浄ポンプおよび排液ポンプが装備されています。これは、Pick&Place モジュール内のセンサーを洗浄したり、分析後のサンプルビーカーをラックに戻す前に空にするために使用されます。



2.1016.0110 ポンプモジュール Peristaltik (4 チャンネル)

OMNIS Sample Robots Pick&Place のモジュールキャリアへの取り付けのためのモジュール。このワークステーションには、洗浄ポンプおよび排液ポンプが各々2つずつ装備されています。これは、2つの Pick&Place モジュール内のセンサーを洗浄したり、分析後のサンプルビーカーをラックに戻す前に空にするために使用されます。

